(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.5

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-366744 ゴアイの4366744A

(43)公開日 平成4年(1992)12月18日

技術表示箇所

(,		
G01N 3/00	Z 7005-2J	
G01L 1/00	E 7617-2F	
G01N 19/00	Z 7235-2 J	
25/16		
		審査請求 未請求 請求項の数5(全 5 頁)
(21)出顧番号	特顧平3-142969	(71)出顧人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成3年(1991)6月14日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 善宗利
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(72)発明者 太田 裕之
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(72)発明者 三浦 英生
		茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日
		立製作所機械研究所内
		(74)代理人 弁理士 高田 幸彦
		最終頁に続く
		AXA-CAGA

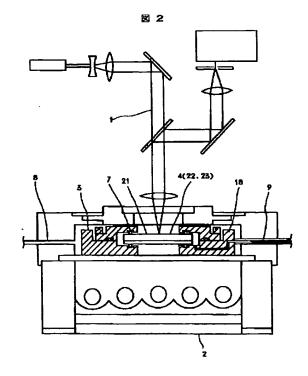
(54)【発明の名称】 薄膜材料物性試験方法とその測定装置

識別記号

(57)【要約】

【構成】一つの試験片でヤング率、真性応力、熱膨張係 数を同時あるいは別々に計測できる薄膜材料物性試験片 21、複合膜である機械的特性の既知の膜22と不明の 膜23の変形量を計測するレーザ顕微鏡1、複合膜を加 熱することにより成膜条件を再現できる加熱炉2、複合 膜に圧力を負荷でき、室温から高圧までの耐熱性のある 圧力調整器3から構成される。

【効果】レンズ系の冷却、圧力容器及びシールの関係か ら室温あるいは低温域での測定しかできなかった薄膜材 料物性測定が、高温まで測定可能となり、成膜条件及び その前後での機械的特性の評価ができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】膜の変形量から機械的特性を測定する薄膜 材料物性試験方法において、基本上に機械的特性の判明 している膜と機械的特性の不明の膜とを成膜によって積 層し、膜を圧力によって変形させて変形量から機械的特 性を求めるパルジ法の手法により、膜を加熱することに よる変形も加えて、一つの試験片で機械的特性のヤング 率、熱膨張係数、真性応力を同時にあるいは別々に求 め、得た値を分離することにより、機械的特性の不明の 膜の機械的特性を求めることを特徴とする薄膜材料物性 10 試験方法。

【請求項2】薄膜材料物性測定装置において、膜の変形 量を測定する測長部、膜の成膜温度条件を再現する加熱 炉及び膜に加圧あるいは減圧を負荷する圧力調整器から なり、宰温から高温までの広い温度領域でのパルジ法で の薄膜の機械的特性の測定が可能なことを特徴とする薄 膜材料物性測定装置。

【請求項3】請求項2において、膜の変形量をレーザ光 を利用した測長部を用いて、高温域までの測定を可能に した測長部及び加熱炉と圧力調整器からなる蕁膜材料物 性測定装置。

【請求項4】請求項2において、観察窓に熱射反射コー トを施した加熱炉及び測長部と圧力調整器からなる薄膜 材料物性測定装置。

【請求項5】請求項2において、アルミ製、ステンレス 製、インコネル製の材質からなる圧力容器、サセプタ及 び〇リングを用い、室温から高温までの温度差による熱 膨張を考慮するとともに圧力調整が可能である圧力調整 器及び測長器と加熱炉からなる薄膜材料物性測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体プロセス応力シ ミュレーションの信頼性を高めるため成膜時の薄膜の機 械的特性であるヤング率、真性応力、熱膨張係数のデー タベースを構築するための薄膜材料物性試験方法とその 測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】薄膜の機械的特性を測定する方法を、試 料側から大別すると、膜単独で行う方法と、基板とを分 **離せずに行う方法に分類される。膜単独で測定する方法 40** が精度が良いので前者を取ることが多い。膜を単独に得 る手法として、①基板を溶かす。②予め剥離しやすい物 質を基板に塗布した後で膜を形成する。 ③機械的に基板 からはがす等がある。①の手法は、基板上に膜を成膜し た後にエッチングで基板を溶かす手法で最も一般に行わ れている手法である。

【0003】そこで、従来の膜の機械的特性の内部応力 とヤング率を測定する方法を豊田中研の「半導体用薄膜 材料の内部応力とヤング率測定」によって説明する。機 2

形成しておいた内部応力とヤング率が既知である室化シ リコン膜上に成膜する。その後、基板の一部をエッチン グで長方形の窓状に取除き、機械的特性を測定する膜と 窒化シリコン膜よりなる複合膜を形成する。複合膜の内 部応力及びヤング率は、複合膜に圧力を加えその時に発 生するたわみによる圧力ーたわみ特性から圧力を変化さ せながらたわみを測定し得られたデータから求められ る。機械的特性を測定する膜の内部応力及びヤング率 は、複合膜の測定値から下地シリコン窒化膜の影響を複 合則に基づいた計算式により補正して求めることができ

【0004】複合膜に圧力を負荷しながらその変形量を 測定するには、レーザ光の干渉により複合膜のたわみを 光学ガラスと複合膜間のギャップで生じる光の干渉縞の 数によって計測する。

[0005]

20

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、膜の 成膜温度での機械的特性の測定について考慮されておら ず、宰温あるいは低温域で測定されていた。そのため、 従来の値を使った半導体プロセス応力シミュレーション の計算値が実測定と合わない原因となっていた。成膜条 件での変形量測定は、1000℃程度の高温で行う必要 があり、そのための測長部のレンズ系の冷却、加熱炉か らの輻射熱の防止、圧力調整器の材質、〇リングの材質 及びシール性等の問題を解決しなくてはならない。

【0006】本発明の目的は、半導体プロセス応力シミ ュレーションの精度向上のために、成膜温度における真 の薄膜材料物性であるヤング率、真性応力、熱膨張係数 を測定できる薄膜材料物性試験方法とその測定装置を提 30 供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的の高温の膜の変 形量から薄膜の機械的特性を測定するためには、①変形 量を測定する測長器として、加熱炉からの輻射熱を防ぐ ために焦点深度の大きい差動レンズとレンズ冷却を考慮 したレーザ顕微鏡により熱の問執は解決される。②レン ズを加熱炉の輻射熱から守るため、観察窓の透明石英ガ ラスに熱線反射コートを施すことにより達成される。3 圧力調整器の材質は、400~500℃でアルミ材、7 00~800℃でステンレス材、900℃以上ではイン コネル、セラミックス等を使うことにより達成される。 高温では、室温に比べて酸化されやすいため、酸化しに くい材料を選択する必要があり、温度差による熱膨張を 考慮しなければ高い密封性を得られない。従って、温度 差による熱膨張を考慮すると、熱膨張係数の近い材料の 圧力容器、金属シールにする必要がある。シールに関し ては、室温あるいは低温域ではゴム製Oリング、シール テープ等で十分であるのに対し、高温では全く使用でき ないため、髙温に耐える材質を必要とする。材質につい 械的特性を測定する膜は、あらかじめシリコン基板上に 50 ては、アルミ材,ステンレス材及びインコネル材があ

3 り、それぞれの材質の金属Oリングが市販されており充 分に対応できる。

[0008]

【作用】膜を気体及び液体の圧力で風船のようにふくら ませ、その変形量から機械的特性を得るパルジ法におい て、室温あるいは低温域ではほとんど問題なく測定でき るが、膜の成膜温度である高温での機械的特性を求める には、測長器、圧力調整器が、その雰囲気に耐え、密封 性を維持しなくてはならない。そのため、①測長器のレ ンズ系の冷却、②加熱炉の輻射熱を出さない特殊コーテ 10 ィングした観察窓、③圧力調整器の圧力容器とシール材 の材料として、高温に耐え、酸化しにくい材質とした。 これらの組合せにより、成膜温度での機械的特性のヤン グ率、真性応力、熱膨張係数を測定できる薄膜材料物性 測定装置が可能となり、半導体プロセス応力シミュレー ションの精度の向上を図ることができる。

[0009]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面により説明す る。薄膜材料物性試験方法を図1により説明する。薄膜 材料物性試験片 21 は、Si 基板 5 上に機械的特性のヤ 20 することにより、熱源から対物レンズ系 10 を離すこと ング率、真性応力、熱膨張係数が既知の膜22を成膜 し、次に、機械的特性の不明の膜23を積層して構成さ れる。その後、エッチングによりSi基板5に加圧、あ るいは、減圧により膜を変形させる窓を開けることによ り完成する。既知の膜22は、機械的特性が判明してい ることが絶対条件であるが、エッチング液に侵入されに くく、成膜の容易な膜が望ましい。また、機械的特性の 不明の膜23は、既知の膜22と積層して成膜するた め、成膜上で厚くできない極薄の材料でも適応できる。 次に、薄膜材料物性試験片21を薄膜材料物性測定装置 30 めることができる。 にセットし、機械的特性の測定を行う。機械的特性の測 定は、膜を圧力によって変形させて変形量から機械的特 性を求めるパルジ法を用いて行われ、加圧あるいは減圧 によって既知の膜22と不明の膜23を風船のようにふ くらませたり、しばませた時の膜の変形量をレーザ顕微 鍍1により測定するとともに、加熱することにより、室 温から成膜温度までの広範囲での、ヤング率、真性応 力、熱膨張係数が一つの試料で同時あるいは単独に求め ることができることを特徴としている。測定した機械的 特性の値は、既知の膜22と不明の膜23の複合膜の値 40 であるので、これを分離して、不明の膜23の値が求め られる。

【0010】薄膜材料物性測定装置の構成を図2により 説明する。薄膜材料物性測定装置は、膜4の変形量を測 定する測長器であるレーザ顕微鏡1と成膜温度の雰囲気 を作る加熱炉2及び耐熱性と密封性を兼ねた圧力容器1 8と金属Oリング7からなる圧力調整器3から構成され ている。膜4の変形量の測定は、機械的特性を測りたい 膜4を形成したSi基板を圧力調整器3にセットする。 次に、加熱炉 2 に圧力調整器 3 を収納し、雰囲気ガス 8 50 $\mathbb C$ でステンレス材、 9 0 $\mathbb C$ 以上ではインコネルを使

を流しながら成膜温度まで加熱する。次に、膜4は、加 圧ガス9によってふくらませ(減圧の場合はこの逆)、 その変形量をレーザ顕微鏡1によって測定する。

【0011】図3のレーザ顕微鏡1の構成は、レーザ光 源15から発生したレーザ光11を対物レンズ系10を 通して膜4の表面に照射し、その反射光をダイクロイッ クミラー12を通してピンホール13に導く。また、対 物レンズ系10は膜4との距離を変えられるようになっ ている。膜4の表面に焦点があっている場合には膜4か らの反射光はピンホール13を通過できるので、受光器 14に光が当たり信号を取り出すことができる。膜4の 表面に焦点があたっていないときは、膜4からの反射光 はそのほとんどがピンホール13を通過できないので受 光器14にはほとんど光は当たらない。この測定によっ て、Si基板5はサセプタ6を通して加圧ガス9により ふくませた膜4の変形量を求められる。

【0012】図4の対物レンズ系10の冷却方法は、冷 却用レンズホルダー16を取付け、これに冷却水を流 し、さらに、対物レンズ系10に超々差動レンズを使用 が可能となり輻射熱の影響は少なくなる。

【0013】図5は、薄膜材料物性測定装置によって、 100~700mmH2Oの圧力を加えて行った時の、膜 4の変形量を測定したものである。圧力を増加するにつ れて、膜4が風船のようにふくれていき変形量が増加し ていることがわかる。従来の膜4の頂点の一点での変形 量測定に比べて、膜4全体の面外変形の面情報が得られ るため、格段の精度向上が見られる。この変形量から、 差圧ΔΡと変位δの関係を求め、勾配よりヤング率を求

【0014】図6の加熱炉2は、圧力調整器3の中にセ ットされた機械的特性を臓定する膜4を成膜温度と同様 **な温度雰囲気とすることができ、外部へ熱が逃げないよ** うに外壁には冷却水を循環させ、観察窓17からの輻射 熱を防ぐため、熱線反射コーティングを施した透明石英 ガラスを使用していることを最大の特徴とする。

【0015】図7の圧力調整器3は、測定する膜4を成 膜したSI基板5と熱の蓄積と加圧ガス9の導入口であ るサセプタ6,加熱炉2からの熱を通すための透明石英 ガラス20を積重ね、金属Oリング7をセットした上 で、上下圧力容器18を締付ポルト19で締付けること により、金属〇リング7が変形してシールされる。膜4 は、加圧あるいは減圧することにより、風船のようにふ くらんだり、しぼんだりする。

【0016】圧力容器18と締付ポルト19とサセプタ 6及び金属〇リング7は、温度による熱膨張係数の差に よる密封性が損なわれないように、熱膨張係数の近い材 料の組合せで作られていることを特徴としている。材質 として、300~500℃でアルミ材、600~800 .5

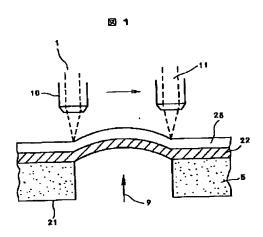
い、さらに、金属Oリングに金あるいは銀の表面メッキ を施すことにより、メッキ層の塑性変形によるなじみが 良くなり、シール性をさらに向上させる。

[0017]

【発明の効果】本発明によれば、高温まで耐えられる圧力調整器とレンズ系の冷却法及び熱線反射コーティングした加熱炉の観察窓等の組合せにより、成膜温度あるいはその前後での機械的特性の測定が可能である。さらに、膜の面外変形の面情報を測定する試験方法を用いることにより、一つの試験片から、ヤング率、真性応力、熱膨張係数の情報を同時あるいは別々に得ることができる。また、S1基板上に積層して機械的特性の既知の膜と不明の膜を複合膜として成膜し、それを測定する薄膜材料物性試験片の不明の膜については、極薄の人領域の膜にも適用できる。

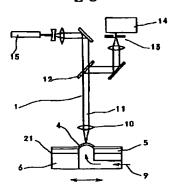
【図面の簡単な説明】

【図1】.



[図3]

⊠ 3



0 n転転の呼引の順と不明の難をi

【図1】本発明の機械的特性の既知の膜と不明の膜を積 層して、成膜した薄膜材料物性試験片の説明図。

【図2】本発明の薄膜材料物性測定装置の説明図。

【図3】レーザ顕微鏡を使った膜の測長器の説明図。

【図4】対物レンズ系の冷却方法の説明図。

【図5】パルジ法による圧力とその変形量の実測値の説明図。

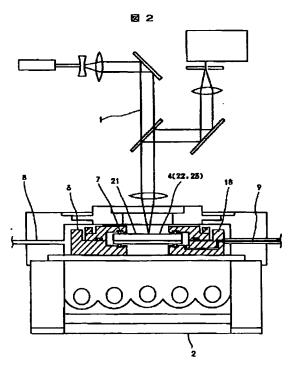
【図6】加熱炉の冷却方法と輻射熱を逃さない方法の説明図。

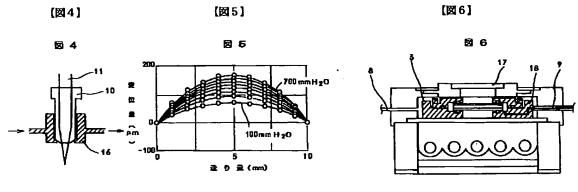
10 【図7】圧力調整器によって膜を変形させる方法及び材質等についての説明図。

【符号の説明】

1…レーザ顕微鏡、2…加熱炉、3…圧力調整器、4… 膜、7…金属Oリング、8…雰囲気ガス、7…加圧ガス、18…圧力容器、21…薄膜材料物性試験片、22 …肝知の膜、23…不明の膜。

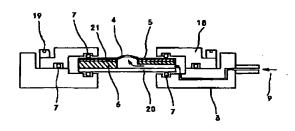
【図2】





【図7】

2 7



フロントページの続き

(72)発明者 坂田 寛

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内